

Rozkład zajęć dla studiów stacjonarnych I stopnia – semestr zimowy (2021Z)

SEMESTR V

PONIEDZIAŁEK / Monday

[illegible]**WTOREK / Tuesday**

Grupa godz.	MXUSM-151	MXIFO-151	MTIFO-151	IPAUT-151	IPIPM-151	MTMKM-151	MTMIN-151	IPOB-151	MTESP-151	MTTMU-151
8 ¹⁵ - 9 ⁰⁰		Optical Fiber Technology Lecture MCHTR 513	FOT w. s. 517	MTL w. s. 14 MTL proj. s. 420 A	MSI lab. + proj. s. 308	UAP w. s. 603		MTL w. s. 14	ZSDO II – poł. sem. lab. s. 232	
9 ¹⁵ - 10 ⁰⁰										
10 ¹⁵ - 11 ⁰⁰	Fluid mechanics I Lecture MCHTR 603		Język obcy 5 – ćwiczenia sale (146, 206, 244)							
11 ¹⁵ - 12 ⁰⁰										
12 ¹⁵ - 13 ⁰⁰	MDR Lab. + Proj. MCHTR MCHTR 605	Instrumental optics Tutorial MCHTR 513	OI1 ćw. s. 118, 517	ZAJ proj. II poł. sem. s. 207, 225	MSI w. s. 146	WTP I. + p. ½ gr. s. 335 s. 605, 625	PMP lab. s. 228	EL3 lab. s. 405	PA2 lab. s. 227	
13 ¹⁵ - 14 ⁰⁰										
14 ¹⁵ - 15 ⁰⁰							WTP w. I poł. sem. s. 6			
15 ¹⁵ - 16 ⁰⁰						ZAJ proj. II poł. sem. s. 207, 225	PA2 lab. s. 227		PMP lab. s. 228	
16 ¹⁵ - 17 ⁰⁰								ZAJ proj. II poł. sem. s. 207, 225		
17 ¹⁵ - 18 ⁰⁰										

SEMESTR V

ŚRODA / Wednesday										
Grupa godz.	MXUSM-151	MXIFO-151	MTIFO-151	IPAUT-151	IIPIM-151	MTMKM-151	MTMIN-151	IPIROB-151	MTESP-151	MTTMU-151
8 ¹⁵ - 9 ⁰⁰		Instrumental optics Lecture MCHTR 513	PA2 lab. s. 227	PTS w.	PTS w.		PTS lab. II poł. sem. s. 137	PTS w.	EL3 lab. s. 405	PMP lab. s. 228
9 ¹⁵ - 10 ⁰⁰					ZAJ proj. II poł. sem. s. 207, 225					
10 ¹⁵ - 11 ⁰⁰		Optical Fiber Technology Lab. MCHTR 504		PTS lab. co 2 tyg. s. 308	PTS lab. co 2 tyg. s. 308	UAP lab. s. 605, 615	ZAJ proj. II poł. sem. s. 207, 225			
11 ¹⁵ - 12 ⁰⁰										
12 ¹⁵ - 13 ⁰⁰		Fundamentals of Photonics Lab MCHTR 503/504	EL3 lab. s. 405	UPA w. I poł. sem. s. 140	PMP lab. s. 228		ELM lab. co 2 tyg. s. 405	PTS lab. co 2 tyg. s. 308	MATLA wyk. s. 336	PA2 lab. s. 227
13 ¹⁵ - 14 ⁰⁰										
14 ¹⁵ - 15 ⁰⁰			FOT lab. s. 503, 504			EL3 lab. s. 405	ELM w. s. 206	PA2 lab. s. 227	ZAJ proj. II poł. sem. s. 207, 225	FRO w. + l. s. 336
15 ¹⁵ - 16 ⁰⁰										
16 ¹⁵ - 17 ⁰⁰										ZAJ proj. II poł. sem. s. 207, 225
17 ¹⁵ - 18 ⁰⁰										

CZWARTEK / Thursday												
Grupa godz.	MXUSM-151	MXIFO-151	MTIFO-151	IPAUT-151	IIPM-151	MTMKM-151	MTMIN-151	IPROB-151	MTESP-151	MTTMU-151		
8 ¹⁵ - 9 ⁰⁰			PMP lab. s. 228	EL3 lab. s. 405	PA2 lab. s. 227		TUM, TOE w. + lab. + proj. s. 146			PTS lab. II poł. sem. s. 137		
9 ¹⁵ - 10 ⁰⁰								PTS lab. co 2 tyg. s. 308				
10 ¹⁵ - 11 ⁰⁰	Geometric dimensioning and tolerancing Lect. + Proj. MCHTR 716							PA2 lab. s. 227	EL3 lab. s. 405	NM2 lab. ½ gr. I poł. sem. s. 605, 615 NM2 proj. godz. 10-12 II. poł. sem. s. 603	ZSDO w. s. 244	AKU w. gr. 140
11 ¹⁵ - 12 ⁰⁰												
12 ¹⁵ - 13 ⁰⁰	IAD Lect. + Lab. MCHTR 336	Fundamentals of Photonics Lecture MCHTR 716	MTO w. s. 336	PA2 lab. s. 227	EL3 lab. s. 405	NWP I. + p. s. 609, 620	PMP lab. s. 228	IP2 proj. s. 207, 225	GRK w. + I. s. 140			
13 ¹⁵ - 14 ⁰⁰												
14 ¹⁵ - 15 ⁰⁰	Opto-electronic Materials Lecture + Lab. MCHTR 716	FOT w. s. 336	UPA lab. II poł sem. s. 229		PMP lab. s. 228	EL3 lab. s. 405		SPC ćw. s. 6	PRW/AWI proj. s. 146	PPCZ w. I poł. sem. s. 140 PTS lab. II poł. sem. s. 137		
15 ¹⁵ - 16 ⁰⁰		ZAJ proj. II poł. sem. s. 207, 225		MEN w. + p.				MTL proj. s. 420				
16 ¹⁵ - 17 ⁰⁰												
17 ¹⁵ - 18 ⁰⁰												

Rozkład zajęć dla studiów stacjonarnych I stopnia – semestr zimowy (2021/2)

SEMESTR V

PIĄTEK / Friday										
Grupa godz.	MXUSM-151	MXIFO-151	MTIFO-151	IPAUT-151	IIPM-151	MTMKM-151	MTMIN-151	IPROB-151	MTESP-151	MTTMU-151
8 ¹⁵ - 9 ⁰⁰	MPR L. + Lab. s. 718		MTO lab. s. 517, 504						MTL lab. s. 137	AKU lab.
9 ¹⁵ - 10 ⁰⁰										
10 ¹⁵ - 11 ⁰⁰	Fine Machine Design III Lecture / Project s. 206		Język obcy 5 – ćwiczenia sale (244, 522, 716)							
11 ¹⁵ - 12 ⁰⁰										
12 ¹⁵ - 13 ⁰⁰	3DCA Lab. r. 718			SPC ćw. s. 6		WTP l. + p. ½ gr. s. 605, 625			IP1 lab. s. 225	EL3 lab. s. 405
13 ¹⁵ - 14 ⁰⁰					SPC ćw. s. 6					
14 ¹⁵ - 15 ⁰⁰		Fundamentals of Photonics Lecture r. 517 GM		PMP lab. s. 228	PTS lab. co 2 tyg. s. 308	PA2 lab. s. 227			MTL lab. s. 137	
15 ¹⁵ - 16 ⁰⁰										
16 ¹⁵ - 17 ⁰⁰										
17 ¹⁵ - 18 ⁰⁰										

	Tryb zdalny (remote)
	Zdalny mieszany (remote hybrid)
	Stacjonarny mieszany (face-to-face hybrid)
	Stacjonarny (in line)

Przyjęte skróty:

3DCA - 3D CAD applications
 AKU - Podstawy akustyki i elektroakustyki
 AWI - Aplikacje w zastosowaniach inżynierskich
 EL3 - Elektronika 3
 ELM - Elementy i podzespoły mechatroniczne
 FIB - Fizykomedyczne podstawy inżynierii biomedycznej
 FOT - Podstawy fotoniki
 FRO - Fotografia - systemy realizacji obrazu
 GRK - Grafika komputerowa
 IAD - Industrial automata and devices
 IP1 - Informatyka w systemach pomiarowych 1
 IP2 - Informatyka w systemach pomiarowych 2
 IS1 - Informatyka w systemach pomiarowych 1
 JAV - Programowanie obiektowe (JAVA)
 JO5 - Język obcy 5
 LBV - LabView
 MDR - Mechatronic drives
 MEN - Metody numeryczne
 SMP - Systemy pomiarowe
 SPC - Sterowanie procesów ciągłych
 SSR - Sensoryka robotów
 TOE - Technologia obwodów elektronicznych
 TPW - Teoria Pomiarów Współrzędnościowych
 TUM - Technologia urządzeń mechatroniki

MEP - Metrologia przemysłowa
 MPR - Matlab programming
 MSI - Metody sztucznej inteligencji
 MTL - Programowanie w systemie MatLab
 MTM - Materiały funkcjonalne w urządzeniach mechatroniki
 MTO - Materiałoznawstwo optoelektroniczne
 NM1 - Napędy elektromechaniczne urządzeń mechatroniki 1
 NM2 - Napędy elektromechaniczne urządzeń mechatroniki 2
 NWP - Współczesne narzędzia wspomagające projektowanie
 OI1 - Optyka instrumentalna 1
 PA2 - Podstawy automatyki 2
 PMP - Podstawy mechaniki płynów
 PPCZ - Podstawy percepcji człowieka
 PRW - Przedmiot wariantowy
 PSAiR - Przetwarzanie sygnałów IAIr
 PTS - Przetwarzanie sygnałów
 ROB - Robotyka
 ROBO - Robotics
 UAP - Urządzenia automatyzacji produkcji
 UPA - Urządzenia pomiarowe automatyki
 WF - Wychowanie fizyczne 5
 WTP - Wybrane techniki pomiarów
 ZAJ - Zarządzanie jakością
 ZSDO - Zaawansowane systemy diagnostyki obiektów technicznych